高技术的基石 高分子科学与材料类专业



作者: 吴大诚, 古大治编著

出版社:成都:四川教育出版社

出版日期: 1988.02

总页数: 136

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10977682.html) 查找全本阅读方式

高技术的基石 高分子科学与材料类专业 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10977682.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10977682.html

书名: 高技术的基石 高分子科学与材料类专业